Сведения о календарной загрузке оборудования ЦКП ИФМ РАН на 2026 год

Оборудование	Январь			Февраль				Март					Апрель				Май				Июнь					Июль				Август				Сентябрь					Октябрь				ноябрь					декабрь			
	2-ая неделя	3-я неделя	4-ая неделя	5-ая неделя	6-ая неделя	7-ая неделя	8-ая неделя	9-ая неделя	10-ая неделя	11-ая неделя	12-ая неделя	13-ая неделя	14-ая неделя	15-ая неделя	16-ая неделя	17-ая неделя	18-ая неделя	19-ая неделя	20-ая неделя	21-ая неделя	22-ая неделя	23-ая неделя	24-ая неделя	25-ая неделя	26-ая неделя	27-ая неделя	28-ая неделя	29-ая неделя	30-ая неделя	31-ая неделя	32-ая неделя	33-ая неделя	34-ая неделя	35-ая неделя	36-ая неделя	37-ая неделя	38-ая неделя	39-ая неделя	40-ая неделя	41-ая неделя	42-ая неделя	43-я неделя	44-ая неделя	45-ая неделя	46-ая неделя	47-ая неделя	48-ая неделя	49-ая неделя	50-ая неделя	51-ая неделя	52-ая неделя
Установка атомно-слоевого осаждения Picosun R200 Advanced																																																	
ИК-Фурье спектрометр Vertex 80V (Bruker)																																																
Сканирующий электронный микроскоп EVO 10																																																
Сканирующий электронный микроскоп Supra 50VP (Carl Zeiss)																																																
Измерительная система Talysurf CCI 2000 (Taylor)																																																
Вторично-ионный масс-спектрометр TOF-SIMS 5-100 (IONTOF)																																																
Установка реактивного ионного травления с источником индуктивно связанной плазмы Plasmalab 80																																																
Герметичный перчаточный бокс с контролируемой инертной атмосферой																																															
Двухлучевая система с высоким разрешением для исследования и подготовки образцов Neon-40 (Carl Zeiss)																																															
Система ионного утонения Fischione Instruments TEM Mill Model																																															
Дифрактометр ренгеновский D8 Discover																																															
Лазерный генератор микро-изображений mPG101																																															
Атомно-силовой микроскоп Ntegra Prima																																															
Сканирующий мульти-микроскоп CMM-2000																																															
Вакуумная установка резистивного и электронно-лучевого испарения с холловским ионным источником Amod 206																																															
Автоэмиссионный просвечивающий электронный микроскоп LIBRA® 200MC																																															

- На это время можно подать заявку на выполнение работ на установке

-Установка частично загружена. Заявки принимаются, но конкретное всемя работы требует дополнительного согласования

-Установка загружена либо находится на ремонте/профилактике. Заявки не принимаются.